

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
BIO0024	活體冷螢光影像系統	IVIS使用費(含數據處理費)	時/10件	700	7,000	700	7,000
BIO0024	活體冷螢光影像系統	光碟機燒錄費	次	5	50	5	50
BIO0024	活體冷螢光影像系統	氣麻機使用費	次	55	550	55	550
BIO0024	活體冷螢光影像系統	氣體麻醉劑(Isoflurane)	小時	44	440	44	440
BIO0024	核磁造影(MRI)	MRI_in tube_非科技部計畫-含數據處理費(現金)	時	4,400	4,400	4,400	4,400
BIO0024	核磁造影(MRI)	MRI_in tube_科技部計畫(含數據處理費)	時	330	330	330	330
BIO0024	核磁造影(MRI)	MRI_in vivo_非科技部計畫-含數據處理費(現金)	時	5,500	5,500	5,500	5,500
BIO0024	核磁造影(MRI)	MRI_in vivo_科技部計畫(含數據處理費)	時	440	440	440	440
BIO0024	核磁造影(MRI)	光碟機燒錄費	次	5	50	5	50
BIO0024	核磁造影(MRI)	氣麻機使用費	次	55	550	55	550
BIO0024	核磁造影(MRI)	氣體麻醉劑(Isoflurane)	時	44	440	44	440
BIO0025	流式細胞分選儀	40 um 篩網	個	80	80	0	0
BIO0025	流式細胞分選儀	上樣管費用	管	5	5	0	0

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
BIO0025	流式細胞分選儀	流式細胞分選儀-非計畫學術	小時	0	1,400	0	0
BIO0025	流式細胞分選儀	流式細胞分選儀-計畫	小時	450	0	0	0
BIO0025	流式細胞分選儀	流式細胞分選儀-廠商	小時	0	1,700	0	0
BIO0025	流式細胞分選儀	ModFit 軟體 - 細胞週期數據分析	10 個樣本	100	100	0	0
EA0002	IR-氧元素分析	非固態或空氣敏感性樣品之氧元素分析	件	300	3,000	0	0
EA0002	IR-氧元素分析	氧元素一般性樣品分析	件	250	1,500	0	0
EA0002	NCHS-元素分析	NCH一般性樣品	件	250	1,500	0	0
EA0002	NCHS-元素分析	固態一般性含S樣品(分析NCSH-4種元素)	件	500	3,000	0	0
EA0002	NCHS-元素分析	非固態,空氣敏感性或碳化物等特殊含S樣品(分析NCSH-4種元素)	元	600	4,000	0	0
EA0002	NCHS-元素分析	非固態,空氣敏感性或碳化物等特殊樣品	件	--	--	--	--
EA0002	NCHS-元素分析	非固態,空氣敏感性或碳化物等特殊樣品(分析NCH-3種元素)	件	300	3,000	0	0
EM00000082	白光雷射共軛焦顯微鏡 TCS SP8X	[自行操作] 共軛焦顯微鏡使用費	小時	400	4,000	400	4,000

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
EM00000082	白光雷射共軛焦顯微鏡 TCS SP8X	[委託協同操作] 共軛焦 顯微鏡使用費	小時	500	5,000	500	5,000
EM00000082	冷凍切片機	冷凍切片機使用費	小時	50	500	50	500
EM00000082	冷凍切片機	冷凍切片機教學費	小時	100	1,000	100	1,000
EM00000082	新型雙模式雷射共軛焦顯 微鏡 TCS SP5	[自行操作] 共軛焦顯微 鏡使用費	小時	200	2,000	200	2,000
EM00000082	新型雙模式雷射共軛焦顯 微鏡 TCS SP5	[委託協同操作] 共軛焦 顯微鏡使用費	小時	300	3,000	300	3,000
EM0001	桌上型掃描式電子顯微鏡 (Hitachi TM3000)	冷凍台使用費	個	150	1,500	150	300
EM0001	桌上型掃描式電子顯微鏡 (Hitachi TM3000)	儀器使用費	小時	200	1,500	200	300
EM0001	桌上型掃描式電子顯微鏡 (Hitachi TM3000)	臨界點乾燥	次	400	3,000	400	600
EM0001	桌上型掃描式電子顯微鏡 (Hitachi TM3000)	鍍白金	次	250	2,500	250	400

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
EM0001	桌上型掃描式電子顯微鏡 (Hitachi TM3000)	鍍金	次	150	1,500	150	200
EM0001	桌上型掃描式電子顯微鏡 (Hitachi TM3000)	鍍碳	次	300	3,000	300	400
EM0001	高解析掃描式電子顯微鏡 (Hitachi S-4800)	多點/區之元素分析-委託	區	150	1,000	150	300
EM0001	高解析掃描式電子顯微鏡 (Hitachi S-4800)	委託代測使用費	個	100	500	0	0
EM0001	高解析掃描式電子顯微鏡 (Hitachi S-4800)	表面電荷處理	次	150	1,500	150	300
EM0001	高解析掃描式電子顯微鏡 (Hitachi S-4800)	面元素分佈定性分析-委託	區	400	3,000	400	600
EM0001	高解析掃描式電子顯微鏡 (Hitachi S-4800)	時數費用	小時	180	2,000	200	300
EM0001	高解析掃描式電子顯微鏡 (Hitachi S-4800)	微區顯微成份分析-委託	區	150	1,000	150	300
EM0001	高解析掃描式電子顯微鏡 (Hitachi S-4800)	數位拍攝時數費-自行操作	小時	200	0	200	400

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
EM0001	高解析掃描式電子顯微鏡 (Hitachi S-4800)	數位擷取	張	20	200	0	0
EM0001	高解析掃描式電子顯微鏡 (Hitachi S-4800)	線分析--委託	線	150	1,000	150	300
EM0001	高解析掃描式電子顯微鏡 (Hitachi S-4800)	臨界點乾燥	次	300	2,500	300	400
EM0001	高解析掃描式電子顯微鏡 (Hitachi S-4800)	鍍金	次	150	1,200	150	200
EM0001	高解析掃描式電子顯微鏡 (Hitachi S-4800)	鍍鉑金	次	250	2,500	250	400
EM0001	高解析掃描式電子顯微鏡 (Hitachi S-4800)	鍍碳	次	300	3,000	300	400
EM0001	超高解析冷槍場放射型掃 描式電子顯微鏡(Hitachi SU8220)	多點/區之元素分析	區	150	1,000	150	300
EM0001	超高解析冷槍場放射型掃 描式電子顯微鏡(Hitachi SU8220)	委託代測使用費	個	200	1,000	0	0
EM0001	超高解析冷槍場放射型掃 描式電子顯微鏡(Hitachi SU8220)	面元素分佈定性分析	區	400	3,000	400	600

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
EM0001	超高解析冷槍場放射型掃描式電子顯微鏡(Hitachi SU8220)	基本時數費	小時	300	2,000	400	800
EM0001	超高解析冷槍場放射型掃描式電子顯微鏡(Hitachi SU8220)	基本時數費-委測	小時	300	2,000	400	800
EM0001	超高解析冷槍場放射型掃描式電子顯微鏡(Hitachi SU8220)	微區顯微成份分析	區	150	1,000	150	300
EM0001	超高解析冷槍場放射型掃描式電子顯微鏡(Hitachi SU8220)	數位拍攝時數費-自行操作	小時	0	0	300	600
EM0001	超高解析冷槍場放射型掃描式電子顯微鏡(Hitachi SU8220)	數位擷取	張	30	200	0	0
EM0001	超高解析冷槍場放射型掃描式電子顯微鏡(Hitachi SU8220)	線分析	線	150	1,000	150	300
EM0001	超高解析冷槍場放射型掃描式電子顯微鏡(Hitachi SU8220)	鍍白金	次	250	2,500	250	400
EM0001	超高解析冷槍場放射型掃描式電子顯微鏡(Hitachi SU8220)	鍍金	次	150	1,200	150	200
EM0001	超高解析冷槍場放射型掃描式電子顯微鏡(Hitachi SU8220)	鍍碳	次	300	3,000	300	400

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
EM0001	超高解析掃描式電顯穿透影像設備(SU8220 STEM)	STEM委託代測使用費	個	300	3,000	0	0
EM0001	超高解析掃描式電顯穿透影像設備(SU8220 STEM)	多點/區之元素分析	區	150	1,000	150	300
EM0001	超高解析掃描式電顯穿透影像設備(SU8220 STEM)	面元素分佈定性分析	區	400	3,000	400	600
EM0001	超高解析掃描式電顯穿透影像設備(SU8220 STEM)	微區顯微成份分析	區	150	1,000	150	300
EM0001	超高解析掃描式電顯穿透影像設備(SU8220 STEM)	儀器時數費用	小時	300	2,000	300	600
EM0001	超高解析掃描式電顯穿透影像設備(SU8220 STEM)	數位擷取	張	30	200	0	50
EM0001	超高解析掃描式電顯穿透影像設備(SU8220 STEM)	線分析	線	150	1,000	150	300
EM0001	離子切割研磨機(HITACHI IM4000PLUS)含空氣阻斷系統	冷卻系統之液氮使用費	次	300	3,000	300	600
EM0001	離子切割研磨機(HITACHI IM4000PLUS)含空氣阻斷系統	儀器基本費用-切割	次	1,000	10,000	1,000	2,000

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
EM0001	離子切割研磨機(HITACHI IM4000PLUS)含空氣阻斷系統	儀器基本費用-拋磨	次	300	3,000	300	600
EM0002	理學院T12 120keV穿透式電子顯微鏡(T12 TEM)	自行操作使用費	小時	200	1,500	200	500
EM0002	理學院T12 120keV穿透式電子顯微鏡(T12 TEM)	表面電荷處理	次	150	1,500	150	300
EM0002	理學院T12 120keV穿透式電子顯微鏡(T12 TEM)	數位擷取時數費	小時	200	1,500	200	500
EM0002	理學院穿透式電子顯微鏡	委託代測樣品使用費(TEM)	個	150	1,500	0	0
EM0002	理學院穿透式電子顯微鏡	表面電荷處理	次	150	1,500	150	300
EM0002	理學院穿透式電子顯微鏡	基本使用費(TEM)	小時	180	2,000	200	400
EM0002	理學院穿透式電子顯微鏡	數位擷取	張	20	150	0	0
EM0002	理學院穿透式電子顯微鏡	數位擷取時數費	小時	200	400	200	400

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
EM0002	理學院穿透式電子顯微鏡	鍍碳	次	300	3,000	300	400
EM0002	理學院高解析穿透式電子顯微鏡 (HR-TEM)	元素分析EDS	個	100	1,000	60	200
EM0002	理學院高解析穿透式電子顯微鏡 (HR-TEM)	委託代測樣品使用費 (TEM)	個	300	3,000	0	0
EM0002	理學院高解析穿透式電子顯微鏡 (HR-TEM)	表面電荷處理-複製	次	150	1,500	150	300
EM0002	理學院高解析穿透式電子顯微鏡 (HR-TEM)	基本使用費 (HR-TEM)	小時	250	2,500	300	600
EM0002	理學院高解析穿透式電子顯微鏡 (HR-TEM)	數位擷取	張	30	300	0	0
EM0002	理學院高解析穿透式電子顯微鏡 (HR-TEM)	數位擷取時數費	小時	0	0	250	600
EM0002	理學院高解析穿透式電子顯微鏡 (HR-TEM)	鍍碳	次	300	3,000	300	400
EM0038	場發射槍穿透式電子顯微鏡(300KV)；附能量散布分析儀	EDS-半定量	點	50	1,000	50	1,000

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
EM0038	場發射槍穿透式電子顯微鏡(300KV);附能量散布分析儀	EDS定性	點	50	500	50	500
EM0038	場發射槍穿透式電子顯微鏡(300KV);附能量散布分析儀	FEG-TEM	sample	600	6,000	600	6,000
EM0038	場發射槍穿透式電子顯微鏡(300KV);附能量散布分析儀	儀器基本費	時段	1,500	10,000	1,500	10,000
EM0038	場發射槍穿透式電子顯微鏡(300KV);附能量散布分析儀	影像紀錄	張	10	100	10	100
EM0039	高解析場發射鎗掃描式電子顯微鏡	附屬設備使用費EDS. Mapping. EBSD.(致謝)	件	80	0	60	0
EM0039	高解析場發射鎗掃描式電子顯微鏡	附屬設備使用費-EDS. Mapping. EBSD.	件	100	0	80	0
EM0039	高解析場發射鎗掃描式電子顯微鏡	基本收費	小時	600	5,000	600	5,000
EM0039	高解析場發射鎗掃描式電子顯微鏡	場發射鎗掃描式電子顯微鏡	小時	600	5,000	480	5,000
EM0039	高解析場發射鎗掃描式電子顯微鏡	場發射鎗掃描式電子顯微鏡(致謝)	小時	480	5,000	360	5,000
EM0039	高解析場發射鎗掃描式電子顯微鏡	試片前處理-鍍白金.CP(致謝)	次	--	--	--	--
EM0039	高解析場發射鎗掃描式電子顯微鏡	試片前處理-鍍白金.CP	次	100	1,000	100	1,000

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
EM0225	場發射掃描式電子顯微鏡 (高解析SEM附EDS)	元素分布圖	區域	200	1,000	200	1,000
EM0225	場發射掃描式電子顯微鏡 (高解析SEM附EDS)	元素定性與半定量分析	點&面	100	500	100	500
EM0225	場發射掃描式電子顯微鏡 (高解析SEM附EDS)	高解析掃描式電子顯微鏡	小時	600	3,000	540	2,700
EM0225	場發射掃描式電子顯微鏡 (高解析SEM附EDS)	高解析掃描式電子顯微鏡(七五折)	小時	450	2,250	450	2,250
EM0225	場發射掃描式電子顯微鏡 (高解析SEM附EDS)	高解析掃描式電子顯微鏡-(九折)	小時	540	2,700	0	0
EM0225	場發射掃描式電子顯微鏡 (高解析SEM附EDS)	高解析掃描式電子顯微鏡(五折)	小時	300	1,500	300	1,500
EM0225	場發射掃描式電子顯微鏡 (高解析SEM附EDS)	鍍白金	次	200	1,000	200	1,000
EM0225	雙鎗型離子束顯微鏡(FIB)	金網	片	300	300	300	300
EM0225	雙鎗型離子束顯微鏡(FIB)	網狀銅網	片	350	350	350	350
EM0225	雙鎗型離子束顯微鏡(FIB)	銅網	片	150	150	150	150
EM0225	雙鎗型離子束顯微鏡(FIB)	離子束顯微鏡	小時	1,200	6,000	1,200	6,000
EM0225	雙鎗型離子束顯微鏡(FIB)	離子束顯微鏡(玻璃基材)	小時	1,400	7,000	1,400	7,000
EM0225	雙鎗型離子束顯微鏡(FIB)	離子束顯微鏡(藍寶石基材)	小時	1,500	7,500	1,500	7,500
EM0245	場發射掃描式電子顯微鏡 (高解析SEM附EDS)	多次預約未到(一年內超過二次)	次	2,400	12,000	2,400	12,000

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
EM0245	場發射掃描式電子顯微鏡 (高解析SEM附EDS)	金網	個	300	300	300	300
EM0245	場發射掃描式電子顯微鏡 (高解析SEM附EDS)	能量分散光譜儀(EDS)元 素分析 - 面分析	面	250	1,250	250	1,250
EM0245	場發射掃描式電子顯微鏡 (高解析SEM附EDS)	能量分散光譜儀(EDS)元 素分析 - 線分析	線	250	1,250	250	1,250
EM0245	場發射掃描式電子顯微鏡 (高解析SEM附EDS)	能量分散光譜儀(EDS)元 素分析 - 點分析	點	150	750	150	750
EM0245	場發射掃描式電子顯微鏡 (高解析SEM附EDS)	場發射穿透式電子顯微 鏡	小時	800	4,000	800	4,000
EM0245	場發射掃描式電子顯微鏡 (高解析SEM附EDS)	場發射穿透式電子顯微 鏡(七折)	小時	560	2,800	560	2,800
EM0245	雙鎗型離子束顯微鏡 (FIB)	場發射穿透式電子顯微 鏡(九折)	小時	720	3,600	720	3,600
EM0245	雙鎗型離子束顯微鏡 (FIB)	場發射穿透式電子顯微 鏡(八折)	小時	640	3,200	640	3,200
EM0245	雙鎗型離子束顯微鏡 (FIB)	場發射穿透式電子顯微 鏡(回溫、降壓)	小時	0	0	0	0
EM0245	雙鎗型離子束顯微鏡 (FIB)	場發射穿透式電子顯微 鏡(冷卻、升壓、校正)	小時	0	0	0	0
EM0245	雙鎗型離子束顯微鏡 (FIB)	電子繞射	點	300	1,500	300	1,500
EM0245	雙鎗型離子束顯微鏡 (FIB)	預約未到	次	800	4,000	800	4,000
EM0245	雙鎗型離子束顯微鏡 (FIB)	網狀銅網	個	350	350	350	350

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
EM0245	雙鎗型離子束顯微鏡 (FIB)	銅網	個	150	150	150	150
EM0245	雙鎗型離子束顯微鏡 (FIB)	影像基本處理費(預約時段內未進行任何元素分析、電子繞射分析，且存取影像數低於6張)	次	150	750	150	750
EM0245	雙鎗型離子束顯微鏡 (FIB)	數位影像	張	25	125	25	125
EM0245	雙鎗型離子束顯微鏡 (FIB)	樣品影響真空費(樣品在觀察過程中發生嚴重積碳)	個	200	1,000	200	1,000
EM0245	雙鎗型離子束顯微鏡 (FIB)	臨場式電子顯微鏡 - 流動態液體樣品	小時	1,500	7,500	1,500	7,500
EM0245	雙鎗型離子束顯微鏡 (FIB)	臨場式電子顯微鏡 - 電化學樣品	小時	1,800	9,000	1,800	9,000
EM0245	雙鎗型離子束顯微鏡 (FIB)	臨場式電子顯微鏡 - 樣品前處理和晶片基本組裝費	組	700	3,500	700	3,500
EM0245	雙鎗型離子束顯微鏡 (FIB)	臨場式電子顯微鏡 - 靜止態液體樣品	小時	1,200	6,000	1,200	6,000
EPMA0003	場發射電子微探儀	FEEDMA有致謝者	小時	480	5,500	360	5,500
EPMA0003	場發射電子微探儀	FEEDMA每小時收費	小時	600	5,500	480	5,500

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
EPMA0003	場發射電子微探儀	預約不到	小時	200	1,500	200	1,500
EPMA0003	場發射電子微探儀	鍍碳	次	50	400	50	400
EPMA0003	場發射電子微探儀	舊機有致謝者	小時	320	3,500	240	3,500
EPMA0003	場發射電子微探儀	舊機每小時實驗費	小時	400	3,500	320	3,500
ESCA0006	化學分析影像能譜儀	一般性檢測	小時	500	3,000	500	3,000
ESCA0006	化學分析影像能譜儀	樣品處理-進入系統粗抽真空	小時	150	1,500	150	1,500
ESCA0006	化學分析影像能譜儀	鍍金內標定	次	500	500	500	500
ESCA0035	光電子能譜系統	Ar 離子鎗(表面清潔、深度分析)	小時	100	1,000	100	1,000
ESCA0035	光電子能譜系統	粉末樣品壓錠處理費	片	400	400	400	400
ESCA0035	光電子能譜系統	基本操作費(委託操作)	小時	450	4,500	450	4,500
ESCA0035	光電子能譜系統	紫外光光電子能譜	小時	100	1,000	100	1,000
ESCA0035	光電子能譜系統	電子中和槍	小時	100	1,000	100	1,000

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
HLS0003	氦液化系統	液化服務	升	100	350	0	0
HLS0003	氦液化系統	液氮桶真空層抽真空服務-複製	桶	200	1,000	0	0
HLS0003	氦液化系統	液氮桶預冷	桶	300	2,000	0	0
MS0001	Orbitrap QE Plus 高解析質譜儀	ESI	件	200	1,000	1,200	1,200
MS0001	Orbitrap QE Plus 高解析質譜儀	HRESI	件	300	2,000	2,400	2,400
MS0001	Orbitrap QE Plus 高解析質譜儀	特殊物種資料庫建置	件	600	1,000	5,000	5,000
MS0001	Orbitrap QE Plus 高解析質譜儀	蛋白質Nano LC/MS/MS	小時	1,000	2,400	8,000	8,000
MS0001	Orbitrap QE Plus 高解析質譜儀	蛋白質數據處理(加相對定量結果)	件	600	1,000	5,000	5,000
MS0001	Orbitrap QE Plus 高解析質譜儀	蛋白質數據處理-定性	件	300	800	3,000	3,000
MS0001	Orbitrap QE Plus 高解析質譜儀	單一成分ESI/MS/MS	件	300	2,000	1,800	1,800

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
MS0057	加速器質譜儀碳十四定年	二氧化碳純化提取費用	件	2,000	2,000	0	0
MS0057	加速器質譜儀碳十四定年	碳十四定年_非計畫_私人廠商(1-5件)	件	0	20,000	0	0
MS0057	加速器質譜儀碳十四定年	碳十四定年_非計畫_私人廠商(6-9件)	件	0	18,000	0	0
MS0057	加速器質譜儀碳十四定年	碳十四定年_非計畫_產學合作/國營企業(1-5件)	件	0	18,000	0	0
MS0057	加速器質譜儀碳十四定年	碳十四定年_非計畫_產學合作/國營企業(6-9件)	件	0	15,000	0	0
MS0057	加速器質譜儀碳十四定年	碳十四定年_非計畫_產學合作/國營企業/私人廠商(10件以上)	件	0	12,000	0	0

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
MS0057	加速器質譜儀碳十四定年	碳十四定年_非計畫_學界收費	件	0	12,000	0	0
MS0057	加速器質譜儀碳十四定年	碳十四定年_計畫_學界(列共同作者)	件	3,600	18,000	0	0
MS0057	加速器質譜儀碳十四定年	碳十四定年_計畫_學界(列致謝)	件	5,400	18,000	0	0
MS0057	加速器質譜儀碳十四定年	碳十四定年_計畫學界基本收費	件	9,000	18,000	0	0
MS0062	Orbitrap Elite質譜儀及質譜影像儀	ESI	ESI	200	1,000	1,200	1,200
MS0062	Orbitrap Elite質譜儀及質譜影像儀	HRESI	件	300	2,000	2,500	2,500
MS0062	Orbitrap Elite質譜儀及質譜影像儀	特殊物種資料庫建置	件	600	1,000	5,000	5,000
MS0062	Orbitrap Elite質譜儀及質譜影像儀	蛋白質Nano LC/MS/MS	小時	1,000	2,400	0	0
MS0062	Orbitrap Elite質譜儀及質譜影像儀	蛋白質數據處理及相對定量結果	件	600	1,000	5,000	5,000
MS0062	Orbitrap Elite質譜儀及質譜影像儀	蛋白質數據處理-定性	件	300	800	3,000	3,000
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	一維 F 核實驗	元/每小時	--	--	--	--
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	NMR 測定	次	1,000	1,000	1,000	1,000

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	T1, T2實驗 (室溫)	元/每小時	200	1,000	200	1,000
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	一維異核實驗	元/每小時	200	1,000	200	1,000
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	一維氫譜1H 實驗 (CDCl3 ~ D2O) 80 ~ 120 元/ 基本費0.25hr/件	0.25hr	--	--	--	--
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	一維氫譜定量 150元/ 0.25hr/件	0.25hr	150	750	150	750
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	一維碳譜13C(基本價 + 時數) 120/hr + 30元/ 0.25hr	元/每小時	--	--	--	--
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	一維選擇性相關實驗 150元/頻率 /時	hr/freq	150	750	150	750
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	二維相關實驗	NTD/hr	--	--	--	--
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	基本注意事項	元	0	0	0	0
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	擴散實驗	元/每小時	150	750	150	750
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	一維 19F 核實驗	0.25hr/件	100	400	100	400
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	一維氫譜1H 定性 實驗 (CDCl3), 件數>1	0.25hr/件	75	400	75	400
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	一維氫譜1H 定性實驗 (non-CDCl3)	0.25hr/件	90	400	90	400
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	一維氫譜1H 定性實驗 (D2O etc)	0.25hr/件	100	500	100	500

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	一維濃碳譜 13C(每件於1小時內完成者) NT120/0.25hr	0.25hr/件	120	600	120	600
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	一維稀碳譜 13C(每件超過1小時完成者的第1小時基本費) NT480/1hr	hr/件	480	2,400	480	2,400
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	一維稀碳譜 13C(每件超過1小時完成者的第2小時之後) NT120/1hr	hr/件	120	600	120	600
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	二維相關實驗(第1小時基本費)NT480/1Hr	hr/件	480	2,400	480	2,400
NMR0006	Bruker AVIII-500 超導核磁共振儀	二維相關實驗(第2小時之後)NT120/1hr	hr/件	120	600	120	600
NMR0020	核磁共振影像/光譜儀	氣體麻醉	1 hour	100	1,000	100	1,000
NMR0020	核磁共振影像/光譜儀	基本費用(業界廠商)	1 hour	6,500	6,500	6,500	6,500
NMR0020	核磁共振影像/光譜儀	基本費用(學術研究單位)	1 hour	1,500	3,500	1,500	3,500
NMR0020	核磁共振影像/光譜儀	線圈	1 hour	1,000	1,000	1,000	1,000
NMR0049	Bruker AVIII-800 超導核磁共振儀	冷溫探頭服務	小時	145	1,450	145	1,450
NMR0052	600 MHz 固態核磁共振光譜儀	室溫實驗	小時	100	1,000	0	0
NMR0052	600 MHz 固態核磁共振光譜儀	變溫實驗	小時	150	1,500	0	0

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
SQUID0001	超導量子干涉磁量儀	磁化率量測(>5T,或350K)	小時	600	2,000	600	2,000
SQUID0001	超導量子干涉磁量儀	磁化率量測(>5T,或350K), 提供篇名列致謝欄者打 8 折	小時	480	1,600	480	1,600
SQUID0001	超導量子干涉磁量儀	磁化率量測(≤5T, 或≤350K)	小時	400	1,600	400	1,600
SQUID0001	超導量子干涉磁量儀	磁化率量測(≤5T, 或≤350K), 提供篇名列致謝欄者打 8 折	小時	320	1,280	320	1,280
SQUID0001	超導量子干涉磁量儀	磁滯曲線量測(>5T, 或>350K)	小時	600	2,000	600	2,000
SQUID0001	超導量子干涉磁量儀	磁滯曲線量測(>5T,或350K), 提供篇名列致謝欄者打 8 折	小時	480	1,600	480	1,600
SQUID0001	超導量子干涉磁量儀	磁滯曲線量測(≤5T, 或≤350K)	小時	400	1,600	400	1,600
SQUID0001	超導量子干涉磁量儀	磁滯曲線量測(≤5T, 或≤350K), 提供篇名列致謝欄者打 8 折	小時	320	1,280	320	1,280
TA0001	低溫示差掃描量熱儀	(急單)Second Run或Heat-Cool Cycle算兩次實驗	次	400	2,000	400	2,000
TA0001	低溫示差掃描量熱儀	(急單)基本測定費400元/個(RT - Td ; 10°C /min)(廠商1800元/個)	個	400	2,000	400	2,000

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
TA0001	低溫示差掃描量熱儀	Second Run或Heat-Cool Cycle算兩次實驗	次	300	1,500	300	1,500
TA0001	低溫示差掃描量熱儀	升溫速率 $\leq 5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 者，以時間計費，5元/min(廠商25元/min)	分鐘	5	25	5	25
TA0001	低溫示差掃描量熱儀	恆溫實驗，以時間計費，5元/min(廠商10元/min)	分鐘	5	15	5	15
TA0001	低溫示差掃描量熱儀	基本測定費300元/個(RT - Td； $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$)(廠商1500元/個)	個	300	1,500	300	1,500
TA0001	低溫示差掃描量熱儀	實驗需使用液態氮 Quench者，加收100元/5個(廠商200元/5個)	5個	100	200	100	200
TA0001	低溫示差掃描量熱儀	樣品盤(底+蓋)請自備，代購20元/組(廠商60元/組)	組	20	60	20	60
TA0001	高溫示差掃描量熱儀	(急單)Heat-Cool Cycle算兩次實驗(只能自然降溫)	個	600	2,500	600	2,500

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
TA0001	高溫示差掃描量熱儀	(急單)基本測定費600元/個(RT - 1000°C ; 10°C/min) (廠商2500元/個)	個	600	2,500	600	2,500
TA0001	高溫示差掃描量熱儀	Heat-Cool Cycle算兩次實驗(只能自然降溫)	個	450	1,800	450	1,800
TA0001	高溫示差掃描量熱儀	升溫速率 $\leq 5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 者，以時間計費，5元/min (廠商25元/min)	分鐘	5	25	5	25
TA0001	高溫示差掃描量熱儀	白金坩堝請自備，租借費10元/h (廠商60元/H)	小時	10	60	10	60
TA0001	高溫示差掃描量熱儀	恆溫實驗，以時間計費，5元/min (廠商15元/min)	分鐘	5	15	5	15
TA0001	高溫示差掃描量熱儀	基本測定費450元/個(RT - 1000°C ; 10°C/min) (廠商1800元/個)	個	450	1,800	450	1,800
TA0001	高溫示差掃描量熱儀	超過1000°C，每增加100°C加收50元(適用於變溫速率 $> 5^{\circ}\text{C}/\text{min}$) (廠商100元/100°C)	100°C	50	100	50	100

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
TA0001	高溫示差掃描量熱儀	實驗溫度設定至1500°C者，加收50元/個(廠商300元/個)	個	50	300	50	300
TA0001	熱重分析-紅外線光譜儀	升溫速率≤5°C/min者，以時間計費，10元/min(廠商50元/min)	分鐘	10	50	10	50
TA0001	熱重分析-紅外線光譜儀	白金坩堝請自備，租借費10元/h(廠商60元/min)	小時	10	60	10	60
TA0001	熱重分析-紅外線光譜儀	恆溫實驗，以時間計費，10元/min(廠商15元/min)	分鐘	10	15	10	15
TA0001	熱重分析-紅外線光譜儀	基本測定費800元/個(RT-900°C；10°C/min)(廠商6000元/個)	個	800	6,000	800	6,000
TA0001	熱重分析-紅外線光譜儀	超過1000°C，每增加100°C多收50元(適用於變溫速率>5/min°C)(廠商200元/100°C)	100°C	30	200	30	200
TA0001	熱重分析-紅外線光譜儀	數據匯出費20元/10個樣品(若不足10個樣品，則以10個計)(廠商100元/10個樣品)	10個樣品	20	100	20	100
TA0001	熱重分析儀	(急單)基本測定費400元/個(RT-600°C；10°C/min)(廠商2000元/個)	個	400	2,000	400	2,000

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
TA0001	熱重分析儀	升溫速率 $\leq 5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 者，以時間計費，5元/min (廠商25元/min)	分鐘	5	25	5	25
TA0001	熱重分析儀	白金吊盤請自備，租借費30元/h (廠商60元/H)	小時	30	60	30	60
TA0001	熱重分析儀	恆溫實驗，以時間計費，10元/min (廠商15元/min)	分鐘	10	15	10	15
TA0001	熱重分析儀	基本測定費300元/個(RT - 600 $^{\circ}\text{C}$ ；10 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$) (廠商1500元/個)	個	300	1,500	300	1,500
TA0001	熱重分析儀	陶瓷坩堝請自備，租借費7元/h (廠商60元/H)	小時	7	60	7	60
TA0001	熱重分析儀	超過600 $^{\circ}\text{C}$ ，每增加100 $^{\circ}\text{C}$ 加收50元(適用於變溫速率 $> 5^{\circ}\text{C}/\text{min}$) (廠商100元/100 $^{\circ}\text{C}$)	100 $^{\circ}\text{C}$	50	100	50	100
TA0001	熱重分析-質譜儀	升溫速率 $\leq 5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 者，以時間計費，10元/min (廠商50元/min)	分鐘	10	50	10	50
TA0001	熱重分析-質譜儀	白金坩堝請自備，租借費10元/h (廠商60元/H)	小時	10	60	10	60
TA0001	熱重分析-質譜儀	恆溫實驗，以時間計費，5元/min (廠商15元/min)	分鐘	5	15	5	15

臺大貴儀中心_基礎研究核心設施服務計畫_112年計費

主項儀器代碼	儀器名稱	項目名稱	單位	計畫預約	非計畫	自行操作	自行操作
				單價	預約單價	計畫預約單價	非計畫預約單價
				112	112	112	112
TA0001	熱重分析-質譜儀	基本測定費800元/個(RT - 1000°C ; 10°C/min) (廠商6000元/個)	個	800	6,000	800	6,000
TA0001	熱重分析-質譜儀	超過1000°C，每增加100°C加收50元(適用於變溫速率>5°C/min) (廠商200元/100°C)	100°C	50	200	50	200
TA0001	熱重分析-質譜儀	數據匯出費20元/10個樣品(若不足10個樣品，則以10個計) (廠商100元/10個樣品)	10個樣品	20	100	20	100
XRD0002	X光單晶繞射儀	基本費用	晶體數	400	2,000	0	0
XRD0002	X光單晶繞射儀	晶體結構解析	晶體結構	800	4,000	0	0
XRD0002	X光單晶繞射儀	實驗數據收集	4 小時	800	4,000	0	0
XRD0002	X光單晶繞射儀	實驗數據收集	小時	200	1,000	0	0